УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ОБЩЕЙ ФИЗИКИ ФТФ

ГруппаРЗ//4	К работе допущен
Студент Патутин Владилир Шихайлович	Работа выполнена
Преподаватель Динов васиши ликсонорови	
Рабочий прото	кол и отчет по
-	ой работе № 4//
Paneasserul Dasnessiatossel	и слособности дифракционной
решетки. Варианы	0 11 0
The state of the s	
1. Цель работы. По кримению Рэмех сучения динну	волчы разринающую ринетки
2. Задачи, решаемые при выполнении раб Построение урадика завиший намении градика и проверг	оты.
3. Объект исследования.	
Дидрракционная решетка	
4. Метод экспериментального исследовани	ия.
Кошпьютерная силизияция.	
5. Рабочие формулы и исходные данные.	
$A = 450 \mu M$ $R = \frac{\lambda}{60}$	
R = MN	

№ п/п	Наименование	Тип прибора	Используемый диапазон	Погрешность прибора
1	Переключатель динны волин	yuppolou	400-700 HJU	1 mes
2	Перекионамин растояния изией	yuppoboti	1-199 were	Luxul
3	, ,			
4				

(1) Oppegenenue paymusu quith bout. $R = \frac{1}{8\pi} = mN \Rightarrow 8 = \frac{1}{m \cdot N} = \frac{450 \cdot 10^{-9}}{3 \cdot 50} = 3 \cdot 10^{-9} \text{ M} = 3 \text{ Hz}$

2) Проверка разришения ришемки по кримунию Рэлея а) при $\delta \lambda_1 = 3$ км и $\delta \lambda_2 = 4$ км разришение по критерию не подходит

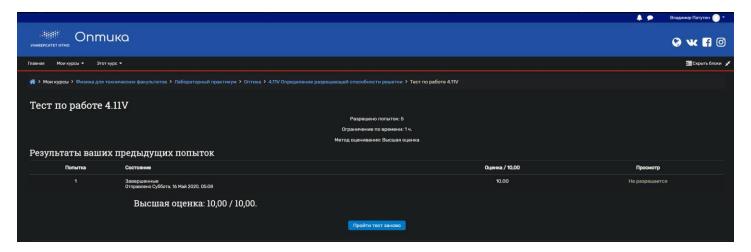
б) б/з=5 ни ришетка разрешает по критерию Рэмя

3 Bubog:

1) Построены урадхики зависимостей интенсивности для $\lambda = 450$ нм и $\lambda \pm \delta \lambda = 450 \pm 3$ нм

2) Экспушиентальным методом определена дмна волны $(y) = 5 + \omega$ ум которой решетка разримает по умерию $(\pm \delta) = 450 \pm 5 + \omega$

Скрин удачной попытки вводного тестирования:



Ответы на контрольные вопросы:

- 1. Расстояние между максимумами увеличивается.
- 2. Положение главных максимумов зависит от длины волны λ. Поэтому при пропускании через решетку белого света все максимумы, кроме центрального (m=0), разложатся в спектр, фиолетовая область которого будет обращена к центру дифракционной картины, красная наружу. Это свойство дифракционной решетки используется для исследования спектрального состава света (определения длин волн и интенсивностей всех монохроматических компонентов), то есть дифракционная решетка может быть использована как спектральный прибор.

$$d\sin \varphi = \pm 2m \frac{\lambda}{2} = \pm m\lambda$$
 $(m=0, 1, 2, ...),$

- 3,4. Так как необходимо добиться, чтобы интерференционные максимумы, соответствующие каждой из них, были по возможности более узкими. Для случая дифракционной решетки это означает, что общее число штрихов, нанесенных на решетку, должно быть по возможности очень большим.
- 5. Условие максимума для дифракционной решетки будет иметь вид: Максимумы, соответствующие этому условию, называются главными максимумами. Значение величины m, соответствующие тому или иному максимуму называется порядком дифракционного максимума. В точке F₀ будет наблюдаться нулевой или центральный максимум. Так как свет, падающий на экран, проходит только в щели в дифракционной решетке, то условие минимума для щели будет условием главного минимума для решетки: Конечно, при большом числе щелей, в точки экрана, соответствующие главным дифракционным минимумам, от некоторых щелей свет будет попадать и там будут образовываться побочные дифракционные максимумы и минимумы. Но их интенсивность, по сравнению с главными максимами, мала (~1/22). При условии:

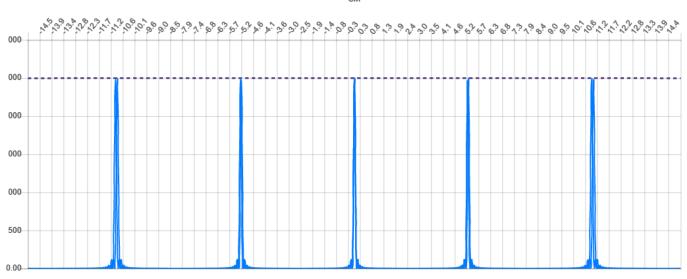
$$\Delta = d \sin \phi = (2m+1)\frac{\lambda}{2}$$

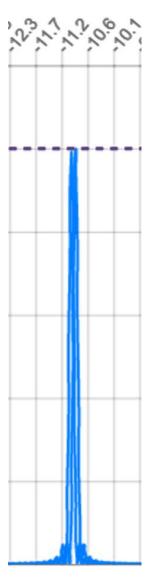
Графики зависимостей

1. Наложение интенсивностей волн λ = 450нм и λ + δ λ = 453нм

Зависимость интенсивности света при дифракции Фраунгофера



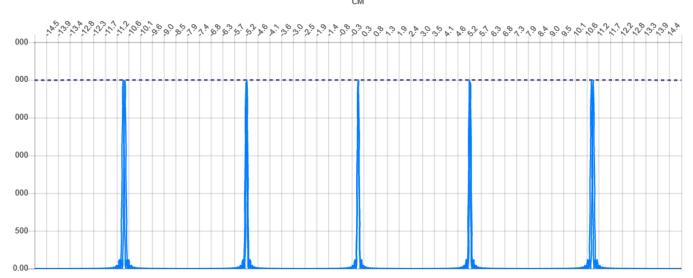


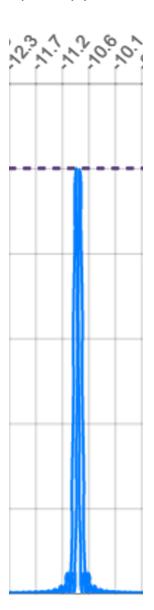


Наложение интенсивностей волн λ = 450нм и λ - δ λ = 447нм

Зависимость интенсивности света при дифракции Фраунгофера



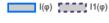




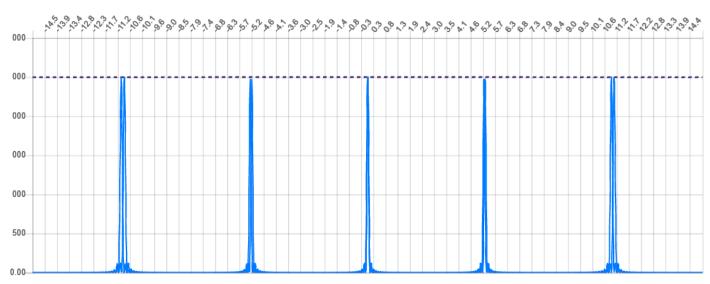
Графики выполнения выполнения критерия Рэлея:

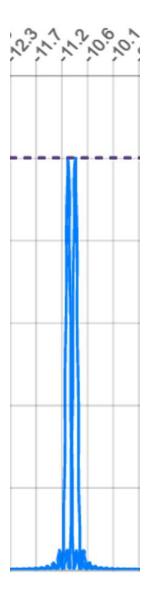
1. Наложение интенсивностей волн λ = 450нм и λ + δ λ = 455нм

Зависимость интенсивности света при дифракции Фраунгофера



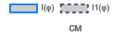
CM

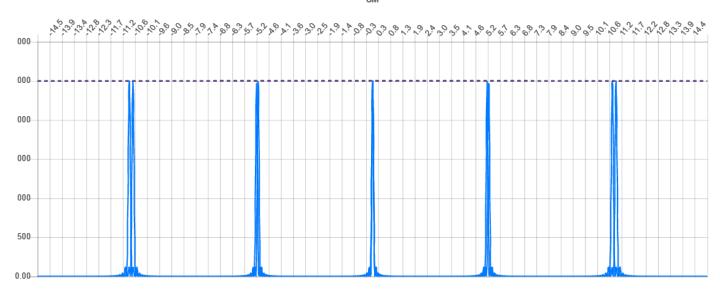




2.Наложение интенсивностей волн λ = 450нм и λ + δ λ = 445нм

Зависимость интенсивности света при дифракции Фраунгофера





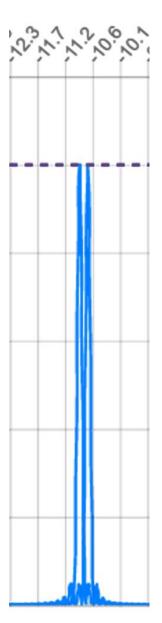


Схема установки

